

* Cowin MES(OIC) Function List (Scope 定义)

Level 1	Level 2	NO
Main	Main	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
Carrier Mgt		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
	View Carrier Info	17
	View Carrier Info	18
		19
	One Key Touch	20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
	One Key Touch	30
	One Key Touch	31
	One Key Touch	32
Eqp Mgt	One Key Touch	33
		34
		35

Lot Mgt	Tank Control	36
	Tank Control	37
	Tank Control	38
		39
		40
	Tank Control	41
	PMS	42
	PMS	43
	PMS	44
	PMS	45
	Tank Control	46
	Tank Control	47
	Reassign	48
	FeedForward Attribute	49
	FeedForward Attribute	50
		51
		52
	FeedForward Attribute	53
		54
		55
		56
		57
		58
	MixRun	59
	Auto YE Review Wafer Selection Config	60
Auto YE Review Wafer Selection Config	61	
Auto YE Review Wafer Selection Config	62	
Auto YE Review Wafer Selection Config	63	
Wafer Randomization	64	
Reposition	65	
Wafer Randomization	66	
Wafer Randomization	67	
Doma Management	68	
Doma Management	69	
Doma Management	70	
Doma Management	71	
Future	72	
Future	73	
SML	74	
Doma Management	75	
Reposition	76	

	Reposition	77
	Simple Lot Transfer	78
	Simple Carrier Transfer	79
	Simple Carrier Transfer	80
	Simple Lot Transfer	81
	Doma Management	82
		83
		84
		85
	MixRun	86
	Pilot	87
	Pilot	88
	Q'Time Control	89
	Q'Time Control	90
		91
Lot Inventory	Inventory	92
	Inventory	93
	Inventory	94
WIP Tracking		95
	N2Purge	96
	N2Purge	97
	N2Purge	98
	N2Purge	99
	Run Card	100
	Run Card	101
	PPID Control	102
	Bonding	103
	Bonding	104
	Bonding	105
	Bonding	106
	Bonding	107
	Bonding	108
	Bonding	109
	Bonding	110
	Bonding	111
	Bonding	112
		113
		114
		115
	WaferSelectionRule	116
	WaferSelectionRule	117

		118
		119
		120
		121
	Data Collection	122
	Data Collection	123
	Data Collection	124
	Data Collection	125
	Data Collection	126
	Data Collection	127
	Data Collection	128
CSN		129
		130
		131
		132
		133
Test Wafer	NPW Grade	134
		135
		136
		137
		138
		139
		140
		141
OCAP		142
PCMS	Activity	143
	Activity	144
	Activity	145
	Activity	146
	Configuration	147
	Activity	148
	Activity	149
	Run Time	150
	Configuration	151
	Configuration	152
	Activity	153
	Activity	154
	Activity	155
	Activity	156
	Configuration	157
	Activity	158

	Activity	159
	Activity	160
	Activity	161
	Activity	162
	Activity	163
	Configuration	164
	Run Time	165
	Activity	166
	Activity	167
PRMS	MainGUI	168
	Configuration	169
	Activity	170
	Configuration	171
	Activity	172
	Configuration	173
	Activity	174
	Configuration	175
	Configuration	176
	Configuration	177
	Activity	178
	Configuration	179
PTMS	Create Part	180
	Part Main GUI	181
	Create Part	182
	Configuration	183
	Part Group Maintain	184
	Configuration	185
	MainGUI	186
	Part Main GUI	187
	Replace Parts	188
	Part Group Maintain	189
RTD	190	
	Maintain	191
	Maintain	192
	Maintain	193
	Maintain	194
	Maintain	195
	Maintain	196
	Maintain	197
	Maintain	198
	Reticle Activity	199

	Maintain	200
	Reticle Activity	201
	Create And Delete	202
	Reticle Activity	203
	Reticle Activity	204
	Maintain	205
	Reticle Activity	206
	Maintain	207
	Maintain	208
	Maintain	209
	Maintain	210
	Maintain	211
	Reticle Activity	212
	Reticle Activity	213
	Pod Activity	214
	Pod Activity	215
	Create And Delete	216
	Maintain	217
	Reticle Activity	218
	Pod Activity	219
	Reticle Activity	220
	Reticle Activity	221
	Reticle Activity	222
	Reticle Activity	223
	Reticle Activity	224
	Reticle Activity	225
		226
		227
		228
		229
		230
		231
		232
		233
	Sampling History	234
		235
		236
		237
		238
	Sampling History	239
		240

		241
	MCS Control	242
	MCS Control	243
		244
Transportation		245
		246
		247
		248
		249
		250
	Wafer Test	251
	Wafer Test	252
	Wafer Test	253
	Wafer Test	254
	Wafer Test	255
	Wafer Test	256
	Wafer Test	257
	Wafer Test	258

Level 3	模块	重点关注	功能确定
Main WIP (View Lot)	Main		确定
Add Carrier Comment	Carrier	非重点	确定
Cancel Clean	Carrier	重点	确定
Cancel Inspection	Carrier	重点	确定
Carrier Data Collection	Carrier		
Disposal/Undo Disposal	Carrier	次重点	确定
Inspection Flow Control	Carrier		
Start/End Inspection	Carrier	重点	确定
Repair FOUP	Carrier	次重点	确定
Reserve Target Carrier	Carrier	重点	确定
Set Disposal/Cancel Disposal	Carrier	次重点	确定
Set Clean	Carrier	重点	确定
Set Inspection	Carrier	重点	确定
Special Transfer Lot	Carrier		
Start/End Clean	Carrier	重点	确定
Update Carrier Component	Carrier		
View Carrier Cleaning History	Carrier	次重点	确定
View Carrier Cycle	Carrier	次重点	确定
Buffer Tool Physical Foup Maintain	Machine		
Control Action History	Machine		
Customize EQP Information	Machine		
Delete Chamber Current Lots	Machine	次重点	确定
Equipment Couple Port	Machine	重点	确定
EQP Manual Process Configuration	Machine		
MFG Eqp Security Control Maintenance	Machine		
Modify Equipment Attribute	Machine	重点	确定
Modify Eqp Chamber Run Count	Machine	次重点	确定
Modify Equipment Current Lots	Machine	次重点	确定
Set Equipment Capability	Machine	次重点	确定
One Key Touch	Machine		
One Key Touch Detail History	Machine		
Power Source Setup	Machine		
Power Source Setup History	Machine		
Reticle Equipment Process History	Machine	次重点	确定
Set Chamber Capability	Machine	次重点	确定

Tank Count Info	Machine		
Tank OOS History	Machine		
Tank Running History	Machine		
Tool Recovery Control System	Machine		
Tool Recovery Package Setup	Machine		
Wet Tank Control	Machine		
Arrange PM	Machine		
Conditional PM	Machine		
Trigger Readings	Machine		
Usage Meter	Machine		
Tank Count Info	Machine		
Tank Running History	Machine		
Change Sales Order	Lot		未确定
Copy FeedForward Information	Lot	次重点	确定
Delete FeedForward Information	Lot	次重点	确定
Modify Lot Attribute For QE	Lot	非重点	确定
Lot Specialization	Lot	次重点	确定
Modify FeedForward Information	Lot	次重点	确定
Modify Potential Attribute	Lot		未确定
Maintain RMS Flag	Lot		未确定
Set Stepper	Lot	次重点	确定
Undo Finish	Lot	重点	确定
Choose Alter Step	Lot		未确定
View Mix Run Status	Lot		未确定
Wafer Selection History For Auto YE Review	Wafer Selection		
Update Wafer List Of YE Review	Wafer Selection		
Setting By Capability	Wafer Selection		
Setting By Product	Wafer Selection		
Adhoc Recover	Lot		未确定
Back Up Step	Lot	次重点	确定
Config Random Recipe	Lot		未确定
Lot Random History	Lot		未确定
Doma Path Config History	Lot		未确定
Doma Path Maintain	Lot		未确定
Doma Path Setting	Lot		未确定
DOMA RCD History	Lot		未确定
Future Hold By Customer	Lot	次重点	确定
Set Future Hold Step Group	Lot		确定
Inline Split For Special Lot	Lot		确定
Lot Doma History	Lot		未确定
NPW Reposition	Lot	次重点	确定

Production Reposition	Lot		未确定
Cancel Transfer Lot	Lot	次重点	确定
Receive Transfer Carrier	Lot	次重点	确定
Simple Transfer Carrier	Lot	次重点	确定
Receive Plan	Lot	次重点	确定
Unprocessed DOMA Path View	Lot		未确定
YE Review Spec Configuration	Lot		未确定
YE Review Special Reposition	Lot		未确定
YE Select Wafers For Remeasure	Lot		未确定
Mix Run	Lot		未确定
Pilot Full Auto Information Setting	Lot		未确定
Create Adhoc Pilot	Lot		未确定
Cancel Q'Time Reservation	Lot		确定
Turn Off Q'Time Speed Up	Lot		确定
Wafer Slot History	Lot		
Check Cust Maintain	Inventory	次重点	确定
Continue	Inventory	次重点	确定
Move To Location	Inventory	次重点	确定
Create Glass Lot	WIP		未确定
Cancel N2Purge	WIP		未确定
End N2Purge	WIP		未确定
Load Port N2 Purge Flag Maintain	WIP		未确定
Start N2Purge	WIP		未确定
Get RunCard Information	WIP	重点	确定
Merge RunCard Lot	WIP	重点	确定
Edit PPID Comment	WIP		
Bonding Lot History	WIP		未确定
Bonded Lot	WIP		未确定
Bonding Lot Skip	WIP		未确定
Bonding Lot Type Mapping	WIP		未确定
Bonding Product Mapping	WIP		未确定
Bonding Step Mapping	WIP		未确定
Glass Lot Information	WIP		未确定
Pair Port Setting	WIP		未确定
Pair Port Setting	WIP		未确定
Pre Bonding	WIP		未确定
Lot Queue Adjustment	WIP		确定
Lot Queue Reservation	WIP		确定
Query FOUP-Lot Reservation	WIP		未确定
Setting By EDC Plan	WIP		确定
Setting By EQP	WIP		确定

Setup Runtime Eqp State	WIP		
R2R Modeling Configuration	WIP		未确定
Sorter Capability Set By Carrier Type	WIP		未确定
Sorter Capability Set By Wafer Kind	WIP		未确定
Adhoc Data Collection	WIP		
Cancel ReSend To Spc	WIP		
Non-Lot Data Collection	WIP		
ReSend To Spc	WIP		
YE SpecID Bincode Map	WIP		
YE SpecID Bincode Map History	WIP		
View Non Lot Dcoll Info	WIP		
Constraint	CSN		
Mfg Dispatch	CSN		
Parts Life Time Control	CSN		
CSN PPID Constraint	CSN		
Restrict Duration Recipe	CSN		
Downgrade Wafer Quantity Limit	Test Wafer	次重点	未确定
Cancel Dummy In	Test Wafer	次重点	未确定
Cancel Reserve Dummy	Test Wafer	次重点	未确定
Configure Wafer Stock Level	Test Wafer	次重点	未确定
Query Monitor Lot	Test Wafer	重点	确定
Reclaim End	Test Wafer	次重点	确定
Re_Create Monitor Lot	Test Wafer	重点	确定
Reserve Dummy	Test Wafer	次重点	未确定
Complete Double Confirm	OCAP		
Change Location	PCMS	次重点	未确定
Complete Use for RunCard	PCMS	次重点	未确定
EE Hold Card	PCMS	次重点	确定
EE Validation	PCMS	次重点	未确定
Equipment Capability With Probe Card Group	PCMS	次重点	未确定
Lend Out	PCMS	次重点	未确定
MFG Receive	PCMS	次重点	确定
Mounting Of Probe Card	PCMS	次重点	未确定
Probe Card Group Maintenance	PCMS	次重点	未确定
Probe Card Maintenance	PCMS	次重点	未确定
PE Hold Card	PCMS	次重点	未确定
PE Validation	PCMS	次重点	未确定
Probe Card History	PCMS	次重点	确定
Release To MFG	PCMS	次重点	确定
RCP Probe Card Group Mapping	PCMS	次重点	未确定
Release for RunCard	PCMS	次重点	确定

Remove From Inventory	PCMS	次重点	未确定
Return From Repair	PCMS	次重点	未确定
Return To Inventory	PCMS	次重点	未确定
Return To PE	PCMS	次重点	未确定
Scrap	PCMS	次重点	未确定
Location Maintenance	PCMS	次重点	未确定
UnMounting Of Probe Card	PCMS	次重点	未确定
UnScrap	PCMS	次重点	未确定
Send To Vendor Repair	PCMS	次重点	未确定
Manage Resist Equipment Alarm	PRMS		
PR Batch Assignment And Qualification	PRMS		
Change Location	PRMS		
Location Maintenance	PRMS		
Photo Resist Consumable Events	PRMS		
Photo Resist Equipment Maintenance	PRMS		
Photo Resist History	PRMS		
Photo Resist Location Maintenance	PRMS		
Photo Resist Part Maintenance	PRMS		
PR Recipe	PRMS		
PR Recipe History	PRMS		
Resist Consumables	PRMS		
Batch Create Part	PTMS	重点	确定
Batch Create Part Master	PTMS	重点	确定
Create Part	PTMS	重点	确定
Cost Center	PTMS	次重点	确定
Modify Part Group Relationship	PTMS	次重点	确定
Part Cycle Limit	PTMS	重点	确定
Part Main Screen View	PTMS	重点	确定
Part Master MainGUI	PTMS	次重点	确定
Replace Parts	PTMS	重点	确定
Query Part Group Relationship	PTMS	次重点	确定
Maintain Mark Lot	RTD		未确定
Batch Reticle Properties	Reticle	非重点	确定
Batch IRIS Wafer Count	Reticle	非重点	确定
Batch IRIS Wafer Count Import And Export	Reticle	非重点	确定
Batch Pod Properties	Reticle	非重点	确定
Batch Starlight	Reticle	非重点	确定
Batch Wafer Count	Reticle	非重点	确定
Batch XCDA Qtime	Reticle	非重点	确定
Batch XCDA Qtime Import And Export	Reticle	非重点	确定
Change Location	Reticle	重点	确定

Compatible Condition	Reticle	重点	确定
Reticle Data Collection	Reticle		
Delete Reticle	Reticle	重点	确定
Inspection In	Reticle	重点	确定
Inspection Out	Reticle	重点	确定
IRIS Wafer Count	Reticle	重点	确定
Load Reticle	Reticle	重点	确定
Maintain Equipment Type	Reticle	重点	确定
Maintain Reticle Location	Reticle	重点	确定
Maintain Reticle LocationType	Reticle	重点	确定
Maintain Reticle Grade	Reticle	次重点	确定
Mask Clean	Reticle	重点	确定
Modify Attribute	Reticle	次重点	确定
Offline Retrieve Reticle	Reticle	次重点	确定
Change Location	Reticle	重点	确定
Confirm Quality	Reticle	非重点	确定
Pod Mgt	Reticle	次重点	确定
Remount And Clean Count	Reticle	重点	确定
Request Inspection	Reticle	重点	确定
Reserve POD	Reticle	非重点	确定
Cancel Scan	Reticle	重点	确定
Return To Customer	Reticle	重点	确定
Terminate	Reticle	重点	确定
Unload Reticle	Reticle	非重点	确定
Batch XCDA Purge Time Remove	Reticle	非重点	确定
Batch XCDA Qtime Remove	Reticle	非重点	确定
Step Sampling	Sampling		确定
Default Sampling	Sampling		确定
YE Step Sampling	Sampling		确定
Modify Key Lot Flag	Sampling		确定
Lot Sampling Runtime History	Sampling		确定
Smart Sampling Special Flag	Sampling		确定
Smart Sampling Key Equipment	Sampling		确定
Smart Sampling Key Step Association	Sampling		确定
Smart Sampling MFG Skip History	Sampling		确定
YE Key Equipment	Sampling		确定
YE Key Step Association	Sampling		确定
YE Step By Flow	Sampling		确定
YE Step By Lot	Sampling		确定
YE Step Sampling History	Sampling		确定
Cancel Reticle Transportation	Transportation		未确定

Cancel Transportation	Transportation		未确定
Reticle Transportation Request	Transportation		未确定
Reticle Sync Stocker	Transportation		未确定
MCS Inventory Info	Transportation		未确定
Sync Reticle Stocker	Transportation		未确定
Transportation Reticle Request	Transportation		未确定
View Reticle Stocker	Transportation		未确定
Sync Carrier Info	Transportation		未确定
Transportation Request	Transportation		未确定
Transportation Recovery	Transportation		未确定
WAT Hold Information	WAT	次重点	未确定
WAT Result Information	WAT	次重点	未确定
Final InkMap Prod Setting	WAT	次重点	未确定
Wafer Test Information	WAT	次重点	未确定
Wafer Test Result History	WAT	次重点	未确定
WT Product Yield Setting	WAT	次重点	未确定
WT Retest Recipe Setting	WAT	次重点	未确定
WT Test Step Recipe Configuration	WAT	次重点	未确定

Phase1: Now~2022/12/31

Phase2: 2023/1/1~2023/3/31

Phase2		无
Phase2	Copy FeedForward Information	无
Phase2	Delete FeedForward Information	无
Phase2		无
Phase1	Lot Specialization	无
Phase2	Modify FeedForward Information	无
		无
		无
Phase1	Set Stepper	无
Phase1	Undo Finish	无
		无
		无
		无
		无
		无
Phase1	Back Up Step	无
		无
		无
		无
		无
		无
Phase1	Future Hold By Customer	无
Phase1	Set Future Hold Step Group	无
Phase2		无
		无
Phase1		无

		无
Phase1		无
Phase1		无
Phase1		无
Phase2		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
Phase1		无
Phase1		无
		无
Phase1	Check Cust Maintain	无
Phase1	Continue	无
Phase1	Move To Location	无
		无
		无
		无
		无
		无
Phase1	Get RunCard Information	无
Phase1	Merge RunCard Lot	无
		无
	Bonding Lot History	无
	Bonded Lot	无
	Bonding Lot Skip	无
	Bonding Lot Type Mapping	无
		无
	Bonding Step Mapping	无
		无
		无
		无
	Pre Bonding	无
Phase1	Lot Queue Adjustment	有
Phase2	Lot Queue Reservation	无
		无
Phase1	Setting By EDC Plan	无
Phase1	Setting By EQP	无

Phase2		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
		无
Phase2		无
Phase1		无
Phase1		无
Phase1		无
Phase2		无
		无
Phase2	Change Location	无
Phase2	Complete Use for RunCard	无
Phase2	EE Hold Card	无
Phase2	EE Validation	无
Phase2	Equipment Capability With Probe Card Group	无
Phase2	Lend Out	无
Phase2	MFG Receive	无
Phase2	Mounting Of Probe Card	无
Phase2	Probe Card Group Maintenance	无
Phase2	Probe Card Maintenance	无
Phase2	PE Hold Card	无
Phase2	PE Validation	无
Phase2	Probe Card History	无
Phase2	Release To MFG	无
Phase2	RCP Probe Card Group Mapping	无
Phase2	Release for RunCard	无

Phase1		无
		无
Phase1	Step Sampling	无
Phase1	Default Sampling	无
Phase1	YE Step Sampling	有
Phase2	Modify Key Lot Flag	无
Phase1	Lot Sampling Runtime History	无
Phase2	Smart Sampling Special Flag	无
Phase1	Smart Sampling Key Equipment	无
Phase1	Smart Sampling Key Step Association	无
Phase2	Smart Sampling MFG Skip History	无
Phase1	YE Key Equipment	无
Phase1	YE Key Step Association	无
Phase2	YE Step By Flow	无
Phase2	YE Step By Lot	无
Phase2	YE Step Sampling History	无
Phase2		无

Phase2		无
Phase2	WAT Hold Information	无
Phase2	WAT Result Information	无
Phase2	Final InkMap Prod Setting	无
Phase2	Wafer Test Information	无
Phase2	Wafer Test Result History	无
Phase2	WT Product Yield Setting	无
Phase2	WT Retest Recipe Setting	无
Phase2	WT Test Step Recipe Configuration	无

界面说明	责任人
非 PHOTO, Sorter 机台的 Machine , Lot 监控及操作	申克楠
添加Carrier Comment	杨金杰
Cancel Set Clean,Cancel Start Clean	杨金杰
Cacel Set Inspetion	杨金杰
	李彬
Set Disposal之后的 处置,和Cancel 处置Carrier的动作	杨金杰
	杨金杰
开始Carrier 量测, 结束Carrier量测	杨金杰
修理FOUP	杨金杰
预约Carrier,防止其他用途使用	杨金杰
Repair/Scrap之前的设定处置,和Cancel 设定 处置Carrier的动作	杨金杰
设定Clean	杨金杰
设定Carrier Inspecton	杨金杰
特殊Transfer Lot处理	杨金杰
开始Carrier Clean,结束Carrier Clean	杨金杰
更新Carrier组件(?)	杨金杰
查询Carrier Cleaning 历史记录	杨金杰
查询Carrie Cycle现况	杨金杰
管理Buffer的FOUP	杨金杰
	杨金杰
	杨金杰
删除掉chamber的Current Lot	杨金杰
Machine Couple Port	杨金杰
	杨金杰
	杨金杰
Modify机台属性	杨金杰
Modify Chamber进行中的Lot	杨金杰
Modify机台进行中的Lot	杨金杰
设定机台的Capability	杨金杰
	杨金杰
	杨金杰
	杨金杰
	杨金杰
Reticle Process机台的历史记录	杨金杰
设定Chamber的Capability	杨金杰

	杨金杰
	罗涛
拷贝FeedForward信息	罗涛
删除FeedForward信息	罗涛
	罗涛
Lot到达指定的站点后使用该配置的新值 (EQP, PPID, EDCPlan)	罗涛
修改FeedForward信息	罗涛
	罗涛
	罗涛
为Litho站点修改stepper	罗涛
将finished lot reassign到指定站点	罗涛
	罗涛
	罗涛
	申克楠
	申克楠
	申克楠
	申克楠
	罗涛
返回上一站	罗涛
	罗涛
适应客户定制的reason code设置future hold	罗涛
	罗涛
	杨金杰
	罗涛
NPW 的reposition	罗涛

	罗涛
取消Transfer lot	罗涛
传送 carrier	罗涛
接受carrier	罗涛
	罗涛
删除Lot 已经触发的Q-Time	申克楠
关闭 Q-Time 的Speed Up 开关	申克楠
	童海潮
设置lot auto hold的规则	罗涛
move to location的逆操作	罗涛
将zero layer flow结束的lot, 从finished bank移动到start bank	罗涛
	罗涛
	申克楠
	申克楠
	申克楠
	申克楠
获得RunCard 信息	陈永伟
RunCard Lot merge	陈永伟
	李彬
	申克楠
After do Lot Queue Reservation , theconfirmed lot will be move i	申克楠
When EQP auto mode is Auto 2 , user needdo lot queue reservat	申克楠
	申克楠
根据EDC Plan 配置ChamberCoverage 选片规则	申克楠/李彬
EQP Capability / EQP 别设置 WaferSelectionRule	申克楠

	陈永伟
	杨金杰
	罗涛
	申克楠
同时变更多块Reticle属性	杨金杰
同时变更多块Reticle IRIS 的Wafer Count	杨金杰
同时导出输入多块Reticle IRIS的 Wafer Count	杨金杰
同时变更多个Pod 属性	杨金杰
同时变更多块Reticle的Starlight	杨金杰
同时变更多块Reticle进行的Wafer Count	杨金杰
同时变更多块Reticle的XCDA Qtime	杨金杰
同时导出输入多块Reticle的XCDA Qtime	杨金杰
变更更Reticle Location	杨金杰

Pod, Reticle Match Condition设定	杨金杰
	李彬
Delete 已经Create的Reticle	杨金杰
开始Inspection	杨金杰
Inspection结束	杨金杰
变更IRIS的Wafer Count	杨金杰
EAP未适用时， Load Reticle到机台	杨金杰
变更Reticle的属性 (Reticle Spec),涉及Reticle的各种Limit值	杨金杰
变更Reticle 的Locaiton属性	杨金杰
变更Reticle的 Locaiton Type	杨金杰
变更Reticle Grade与IRIS DC等相关联	杨金杰
设定Reticle Clean	杨金杰
	杨金杰
Offline接收Reticle	杨金杰
Change Pod的Location	杨金杰
Pod Inline时的 Qulity Check	杨金杰
Pod 管理？？	杨金杰
变更Reticle Clean Count	杨金杰
设置Pod Inspection	杨金杰
	杨金杰
Cancel 已经开始Scan的操作	杨金杰
退回客户中心	杨金杰
终结Reticle(不再使用) ?	杨金杰
EAP未使用时， Unload Reticle的电算操作	杨金杰
消除多个Reticle的 XCDA Purge Time	杨金杰
消除多个Reticle的 XCDA Qtime	杨金杰
Step Sampling 主页， 展示 Product Name + Top Plan Name + Su	申克楠
作为创建Step Sampling 的默认值设置。包含WaferSelection R	申克楠
YE Step Sampling 主页， 创建修改规则。配置属性。	申克楠
针对YE Key EQP 解绑Key Lot， 系统重新选择其它Key Lot	申克楠
YE or Step Sampling history， 需要支持导出Excel功能	申克楠
针对Key EQP 删除/添加 非YE Step Sampling Key Lot	申克楠
非YE Step Key EQP 设置	申克楠
Process Step 绑定非YE 量测 Step 关系	申克楠
Smart Sampling Special Scan modeling history	申克楠
YE Step Key EQP 设置	申克楠
Process Step 绑定 YE Step 关系	申克楠
针对Product , Plan, 选择Step 配置Sampling 规则	申克楠
根据lot设置YE Step 的Skip/Scan	申克楠
YE Step Sampling 历史记录	申克楠
	罗涛

功能构建			设计通过	设计评审计划	
开发人	开发地	完成		Plan	Act
常刘勺	苏州				
郭天娇	无锡			10月18日	
郭天娇	无锡			10月24日	
郭天娇	无锡			11月7日	
郭天娇	无锡			10月31日	
郭天娇	无锡				
郭天娇	无锡			11月7日	
郭天娇	无锡			10月31日	
郭天娇	无锡	完成			
郭天娇	无锡			10月31日	
郭天娇	无锡			10月24日	
郭天娇	无锡			11月7日	
郭天娇	无锡				
郭天娇	无锡			10月24日	
郭天娇	无锡				
郭天娇	无锡			10月18日	
郭天娇	无锡			10月18日	
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡			11月1日	
王哲	无锡			11月8日	
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡			11月8日	
王哲	无锡			11月1日	
王哲	无锡			11月1日	
王哲	无锡			10月25日	
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡			10月25日	
王哲	无锡			10月25日	

王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
王哲	无锡				
袁浩	苏州			2023/1/1	
袁浩	苏州			2023/1/1	
				2023/1/1	
袁浩	苏州			2022/11/1	
袁浩	苏州			2023/1/1	
袁浩	苏州			2022/11/1	
袁浩	苏州			2022/11/1	
袁浩	苏州			2022/11/1	
袁浩	苏州			2022/11/1	
袁浩	苏州			2022/11/1	
王哲	无锡				
袁浩	苏州			2022/11/1	

王华强	无锡			2022/11/15	
王华强	无锡			2022/11/15	
王华强	无锡			2022/11/15	
王华强	无锡			2023/1/1	
王蓬皓	苏州	完成			
王蓬皓	苏州	完成			
王华强	无锡			2022/11/25	
王华强	无锡			2022/11/25	
王华强	无锡			2022/11/25	
秦亮	无锡	未完成	修改		
秦亮	无锡	未完成	新增		
常刘勺	苏州	完成			

评审人员	第				
	测试完成	改善完成	测试通过	开发改善 Day	PlanStart
				2	10月19日
				3	10月28日
				3	11月8日
				3	11月1日
				3	11月8日
				3	11月1日
				3	1月1日
				3	11月1日
				3	11月1日
				3	11月8日
				3	11月5日
				2	10月22日
				2	10月25日
				3	11月2日
				3	11月9日
				3	11月9日
				3	11月2日
				3	11月2日
				3	10月26日
				3	10月26日
				3	10月26日

				3	2023/1/2
				3	2023/1/5
				5	2022/11/2
				3	2023/1/10
				3	2022/11/10
				2	2022/11/15
				2	2022/11/17
				2	2022/11/21

-轮					
PlanEnd	ActDays	ActStart	ActEnd	开发者	测试完成
10月21日					
10月31日					
11月11日					
11月4日					
11月11日					
11月4日					
1月4日					
11月4日					
11月4日					
11月11日					
11月8日					
10月24日					
10月27日					
11月5日					
11月12日					
11月12日					
11月5日					
11月5日					
10月29日					
10月29日					
10月29日					

